## **English:**

## Printable giant magnetoresistive sensors with high sensitivity at small magnetic fields

Printed electronics are about to revolutionize the field of conventional electronics offering low-cost, large area and high-throughput production. By adding a magneto-sensitive element to the family of printable electronics, we envision the realization of energy efficient contactless switches for intelligent packaging or postcards as well as smart and protective clothes (e.g., for firefighters, athletes) offering the in-cloth integrated navigation and position tracking modules. Although highly demanded, high-performance printable magnetic field sensors relying on giant magnetoresistive (GMR) effect are not available manly due to the lack in the fundamental understanding of the magnetoresistive effects in a GMR powder mixed with a polymeric binder solution.

First proof-of-concept realizations of printable GMR sensors are reported by us. However, the optimization of the sensors is based on empirical approaches, which do not allow us to achieve strong sensor responses in the range of small magnetic fields, *e.g.* <10 mT as needed for the application in consumer electronics and wearables. It can well be that the performance of printed sensors in the small fields region is fundamentally limited by the randomization effects due to the electron transport through percolated GMR flakes. Alternatively, it can be that we do not understand the role of the size of the GMR flakes on the GMR response of printed sensors. Is there a limitation on the flake size when the GMR response will disappear due to the mechanical impact upon ball milling? What is the impact of the ball milling on the magnetic properties of the GMR powder?

In this project, we address these important fundamental issues, aiming to boost the performance of printed GMR sensors further. Our preliminary work indicates that the magnetron sputter deposition used to fabricate the GMR powder might be not optimal to achieve sensitivity at small magnetic fields. In this project, we will prepare GMR powder using complementary approaches: (i) magnetron sputter deposition and (ii) ion beam sputtering. In contrast to the magnetron sputter deposition, the ion beam sputtering allows to produce GMR multilayers revealing (i) the absence of hysteresis and (ii) superior linearity even at small magnetic fields. This performance is very attractive for the realization of high-performance flexible and printable magnetic field sensors.

The fabrication of GMR stacks using ion beam sputtering is not as well established as using magnetron sputter deposition. Therefore, the fundamental understanding of the magnetization processes in ion-beam sputtered magnetic/nonmagnetic sandwiches is still lacking. We will close this gap and investigate what is the physical reason behind the experimentally observed remarkable linearity and absence of hysteresis of the GMR response down to small magnetic fields of GMR stacks prepared by ion-beam sputtering.

## German:

## Druckbare giant-magnetoresistive und flexible Magnetfeldsensoren mit hoher Empfindlichkeit bei kleinen Magnetfeldern

Druckbare Elektronik ist dabei, das Feld der konventionellen Elektronik zu revolutionieren, die einen kostengünstigen, großflächigen und hohen Produktionsdurchsatz bietet. Das Hinzufügen eines magnetfeldempfindlichen Elements zu druckbarer Elektronik ermöglicht es, energieeffiziente kontaktlose Schalter für intelligente und schützende Kleidung (z. B für Feuerwehrleute, Sportler) mit integrierter Navigation und Positionsverfolgungsmodulen herzustellen. Stark nachgefragte druckbare Magnetfeldsensoren, die auf dem Giant-Magnetowiderstandseffekt (GMR) beruhen, sind aufgrund des fehlenden

Grundlagenverständnisses vom GMR-Effekt im mit einer polymeren Bindemittellösung gemischten GMR-Pulver nicht verfügbar.

Die ersten Proof-of-Concept Realisierungen von druckbaren GMR-Sensoren wurden bereits durch uns vorgestellt. Die Optimierung dieser Sensoren basiert jedoch auf empirischen Verfahren, die es nicht erlauben, eine starke Sensorantwort im Bereich kleiner Magnetfelder zu erreichen, z.B. <10mT, wie in der Unterhaltungselektronik und tragbarer Elektronik üblich ist. Es ist denkbar, dass die Performance von gedruckten Sensoren in kleinen Feldern fundamental wegen des zufälligen Elektronentransportes durch die perkolierten GMR-Flocken limitiert ist. Alternativ ist der Einfluss der Flockengröße auf GMR-Antwort nicht richtig verstanden. Gibt es hier eine Begrenzung, bei der die GMR-Antwort aufgrund des mechanischen Einflusses beim Kugelmahlen verschwindet? Wie wirkt sich der Kugelmahlprozess auf die magnetischen Eigenschaften von GMR-Pulver aus?

In diesem Projekt gehen wir auf diese wichtigen fundamentalen Fragen ein, um die Performance von gedruckten GMR-Sensoren weiter zu verbessern. Frühere Arbeiten von uns zeigen an, dass Magnetronsputtern als Weg zur Herstellung des GMR-Pulvers möglicherweise nicht optimal ist, um höchste Sensitivität bei kleinen Magnetfeldern zu erreichen. Deshalb werden wir hier GMR-Pulver mittels folgender komplementärer Ansätze herstellen: Magnetronsputtern und Ionenstrahlsputtern. Durch den Vergleich der magnetischen Eigenschaften des GMR-Pulvers aus diesen Herstellungsmethoden können die Vorteile und Nachteile jedes Verfahrens ermittelt werden.

Im Gegensatz zum Magnetronsputtern erlaubt das Ionenstrahlsputtern die Herstellung von GMR-Multilagen ohne magnetische Hysterese und mit überragender Linearität sogar bei kleinen Magnetfeldern. Dies ist außerordentlich attraktiv für die Realisierung von leistungsfähigen flexiblen und druckbaren Magnetfeldsensoren.

Die Herstellung von GMR-Multilagen mittels Ionenstrahlsputtern ist nicht so etabliert wie die mittels Magnetronsputtern. Daher fehlt auch das Grundlagenverständnis von Magnetisierungsprozessen in ionenstrahlabgeschiedenen magnetischen/nichtmagnetischen Multilagen. Diese Wissenslücke werden wir schließen, indem wir die Hintergründe der bemerkenswerten Magnetisierungseigenschaften von ionenstrahlabgeschiedenen GMR-Schichten aufdecken.